

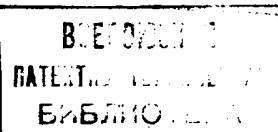


СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1455234 A1

(51) 4 G 01 B 11/30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГНТУ СССР



ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4126629/24-28

(22) 16.06.86

(46) 30.01.89. Бюл. № 4

(71) Северо-Западный заочный политехнический институт

(72) Ю.Р. Витенберг, А.Д. Терехов и И.А. Торчинский

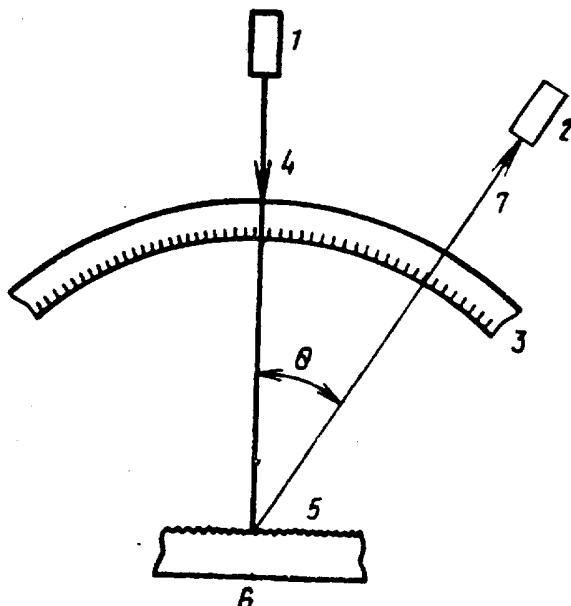
(53) 531.717.8 (088.8)

(56) Авторское свидетельство СССР № 1040895, кл. G 01 B 11/30, 1984.

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ

(57) Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения параметров шероховатости поверхностей. Целью изобретения является повышение информативности за счет увеличения числа определяе-

мых параметров шероховатости и повышения точности за счет устранения влияния макрогоометрических отклонений поверхности при определении шероховатости, имеющей периодическую составляющую в виде борозд. Для этого освещают контролируемую поверхность 5 пучком 4 монохроматического излучения от источника 1 и в плоскости освещения, перпендикулярной бороздам шероховатости, регистрируют экстремальные значения распределения интенсивности рассеянного поверхностью 5 излучения. По полученным данным рассчитывают средний шаг, среднее квадратичное отклонение и длину корреляции неровностей, а также средний угол наклона боковых сторон неровностей. 1 ил.



(19) SU (11) 1455234 A1

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения шероховатости обработанных поверхностей с большим диапазоном высот неровностей, имеющих периодическую составляющую.

Цель изобретения - повышение информативности за счет увеличения числа определяемых параметров шероховатости и повышение точности за счет исключения влияния микрогеометрических отклонений поверхности при определении шероховатости поверхностей, имеющих периодическую составляющую в виде борозд.

На чертеже изображена схема устройства, реализующего предлагаемый способ, с ходом излучения в нем.

Устройство содержит источник 1 монохроматического светового потока, фотоприемник 2 и отсчетную шкалу 3 углов, позицией 4 обозначен световой поток (пучок), нормально освещаяющий контролируемую поверхность 5 объекта 6, а позицией 7 - рассеянный световой поток.

Способ осуществляют следующим образом.

От источника 1 монохроматического света с длиной волны λ направляют световой поток 4 нормально к контролируемой поверхности 5 изделия 6. Интенсивность рассеянного светового потока 7 регистрируют фотоприемником 2 в плоскости, перпендикулярной бороздам шероховатости. Вращают фотоприемник 2 в этой плоскости и определяют по шкале 3 значение углов $\theta_{y \max}$ и $\theta_{y \min}$, при которых интенсивность рассеянного света максимальна и минимальна, а также регистрируют величины максимумов интенсивности I_{\max} .

Затем по полученным данным определяют параметры шероховатости. Для этого строят зависимость

$$\ln(I_m) = f(\operatorname{tg}^2 \theta_m / 2),$$

где m - порядковый номер максимума интенсивности рассеянного излучения I_m ,

θ_m - его угловое положение, определяют по ней,

$\operatorname{tg} \gamma$ - угол наклона прямой, являющейся графиком этой зависимости.

Параметры шероховатости рассчитывают из соотношений:

средний шаг неровностей:

$$T = \frac{m \lambda}{\sin \theta_m}$$

среднее квадратичное отклонение неровностей:

$$S = \frac{T}{2\pi} \sqrt{\frac{0.15}{\operatorname{tg} \gamma}};$$

длина 1 корреляции неровностей

$$0.1 < (\frac{T}{\lambda}) < 0.2;$$

средний угол δ наклона боковых сторон неровностей:

$$\operatorname{tg} \delta = \sqrt{2} \left(\frac{G}{1} \right).$$

Теоретическое обоснование способа заключается в следующем.

Если рассеивающая поверхность является гладкой, а сами шероховатости достаточно большими, т.е. выполняется условие

$$\cos \theta_0 > \sqrt[3]{KQ}, \quad (1)$$

где θ_0 - угол падения;

$K = 2\pi/\lambda$ - волновое число;

λ - длина волны падающего света;

Q - локальный радиус кривизны микронеровностей,

то для расчета индикатрисы рассеянного света можно пользоваться методом касательной плоскости. В этом случае индикатриса рассеянного света описывается зависимостью

$$I(\vec{K} \cdot \vec{K}) = C \frac{q_z^4}{q_z^4} S_0 \omega(\vec{\gamma}) = \\ = - \frac{q_z^4}{q_z^4}, \quad (2)$$

где I - интенсивность рассеянного света в данном направлении света;

C - постоянная;

$\vec{K} = \alpha \vec{K}$ - волновой вектор падающего света;

$\vec{K} = \beta \vec{K}$ - волновой вектор рассеянного света;

α - единичный вектор в направлении падающего света;

β - единичный вектор в направлении рассеянного света;

S_0 - номинальная площадь рассеивающей поверхности;

ω - плотность распределения тангенса угла наклона боковых сторон микронеровностей:

$$\vec{q} = (\vec{\beta} - \vec{\alpha}) K;$$

η_2 - величина проекции вектора \vec{q} на нормаль к поверхности S_0 ;

q_1 - проекция вектора q на поверхность S_0 .

После операции точения, доводки, шлифования и строгания обработанная поверхность имеет ярко выраженную анизотропию, т.е. уравнение рассеивающей поверхности описывается функцией

$$Z = Z(x), \quad (3)$$

если ось Z направлена перпендикулярно бороздам шероховатости. В этих

$$I = \frac{c}{\cos^2 \theta / 2} e^{-\frac{1}{2}(\tan \theta / 2 / \omega G)^2 + \frac{1}{24}(\tan \theta / 2 / \omega G)^4 (1/kG)^4 \frac{1}{(1+\cos \theta)^2}} \times \\ \times \left\{ 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \cos(2\pi n \frac{T}{\lambda} \sin \theta) \exp \left\{ -4\pi^2 n^2 (1+\cos \theta)^2 \left(\frac{K \bar{G}}{\omega e} \right)^2 \right\} \right\}, \quad (5)$$

где l - длина корреляции;
 \bar{G} - среднеквадратическая высота микронеровностей.

Слагаемые под знаком суммы в (5) быстро уменьшаются с ростом числа n . Из зависимости (5) видно, что распределение интенсивности рассеянного света по направлениям должно получить осциллирующий характер. Действительно, при целых значениях

$$\frac{T}{\lambda} \sin \theta = m$$

все члены суммы в (5) имеют одну и ту же фазу, что приводит к появлению максимумов и минимумов на индикаториссе рассеяния при определенных углах $\theta = \theta_m$. Индикаторисса рассеяния в этом случае аналогична спектру рассеяния на периодической поверхности. Направления максимумов определяются соотношением

$$\frac{T}{\lambda} \sin \theta_m = m (m=0,1,2,\dots). \quad (6)$$

Таким образом, зная длину λ волны падающего света по измерению углового расстояния θ_m между двумя соседними максимумами, можно определить

случаях рассеивающая поверхность описывается нормальной случайной функцией с корреляционной функцией, имеющей периодическую составляющую вида

$$f(\zeta) = \cos(\omega \zeta) \exp \left\{ -(\zeta/l)^2 \right\}, \quad (4)$$

$$10 \text{ где } \omega = \frac{2\pi}{T};$$

T - средний период микронеровностей;

l - длина корреляции;

ζ - расстояние между двумя точками рассеивающей поверхности в направлении оси X .

При условии $\omega l \gg 1$, т.е. при нормальном падении (чтобы исключить затенение), зависимость (2) для корреляционной функции (4) принимает вид

$$I_m = \frac{c}{\cos^2 \theta_m / 2} e^{-\frac{1}{2}(\tan \theta_m / 2 / \omega G)^2 + \frac{1}{24}(\tan \theta_m / 2 / \omega G)^4 (1/kG)^4 \frac{1}{(1+\cos \theta_m)^2}}$$

лить средний период микронеровностей T .

Из соотношения (5) видно, что если по оси ординат откладывать

$$\ln(I_m \cos^2 \theta_m / 2),$$

(где I_m - максимальные значения интенсивности) как функцию $\tan^2 \theta_m / 2$, то должна получиться прямая линия.

Второе слагаемое

$$45 \quad \frac{1}{24} - (\tan \theta / 2 / \omega G)^4 \left(\frac{1}{kG} \right)^4 \frac{1}{(1+\cos \theta)^2}$$

в показателе экспоненты намного меньше первого, поэтому им в дальнейшем пренебрегают. Из тангенса угла наклона $\tan \theta / 2$ кривой $\ln(I_m)$ как функции $\tan^2 \theta_m / 2$, можно определить среднее значение величины

$$/ \tan \theta / 2 / = -\frac{1}{2} \frac{1}{(\omega G)^2}, \quad (7)$$

а поскольку

$$\frac{1}{\omega G} = \frac{T}{2\pi G}, \quad (8)$$

то, используя зависимости (6), (7)

и (8), можно определить среднеквадратическую высоту S неровностей исследуемой поверхности.

Для оценки параметра l - длины корреляции, необходимо сопоставить теоретические зависимости, построенные согласно соотношению (5) с экспериментальными индикатрисами.

Из сопоставления расчетов с индикатрисами рассеяния шероховатости поверхностей (7-11)-го классов чистоты следует, что

$$0,1 \leq \frac{K\bar{S}}{\omega l} \leq 0,2 \quad (9) \quad 15$$

Таким образом, сопоставление теоретического расчета (при известных λ , а следовательно, и

$$K = \frac{2\pi}{\lambda},$$

T , определенным из опыта по формуле (6), и \bar{S} , определенным из опыта по формуле (8)) с конкретной индикатрисой позволяет найти точное значение l либо пользоваться оценкой (9) для (7-11)-го классов чистоты.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет измерить четыре пара-

метра шероховатости: S , T , $\operatorname{tg} \delta$ и l , а также повысить точность за счет исключения влияния макрогоометрических отклонений контролируемой поверхности.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ определения шероховатости, заключающийся в том, что освещают пучком монохроматического излучения контролируемую поверхность и анализируют распределение интенсивности рассеянного этой поверхностью излучения, по которому судят о параметрах шероховатости, о тличающейся тем, что, с целью повышения информативности и точности при определении параметров шероховатости, имеющей периодическую составляющую в виде борозд, освещение осуществляют нормально к контролируемой поверхности, а анализ распределения интенсивности осуществляют в плоскости освещения, перпендикулярной бороздам шероховатости путем регистрации величины и угловых положений экстремальных значений распределения рассеянного поверхностью излучения.

Редактор А.Ревин
Техред М.Ходанич

Составитель В.Бахтин
Техред М.Ходанич

Корректор С.Черни

Заказ 7446/49 Тираж 683
ВНИИППИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4